

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

RESUMEN DE SOLICITUD DE NUEVAS CREACIONES

Fecha Radicación	9 de junio de 2026
Expediente No.	NC2026/0008535
Tipo de Trámite:	Patente PCT
Título:	MÉTODOS PARA CONMUTACIÓN DE ESTADO DE TCI DUAL
Solicitante:	NOKIA TECHNOLOGIES OY
Inventor:	Rafael CAUDURO DIAS DE PAIVA, Riikka Karoliina DIMNIK
Apoderado:	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
Prioridad:	13/11/2023, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 63/598,291
Clasificación:	H04L 5/00

Nota: Recuerde que creada la cuenta de usuario en SIPI y radicada la solicitud del trámite referente a propiedad industrial, el mismo será de consulta pública en virtud de lo dispuesto en la Decisión 486.

Asimismo, tenga presente que una vez creado el usuario en SIPI y radicada la solicitud del trámite referente a propiedad industrial, está autorizando a la Superintendencia de Industria y Comercio a contactarle con el fin de informarle sobre actividades, iniciativas, programas y cursos sobre Propiedad Industrial, organizados por la entidad y/o por aliados institucionales nacionales y/o extranjeros.